(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年7月15日(15.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/059031 A1

(51) 国際特許分類7:

C23C 14/34, 14/00, B01J 3/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/016244

(22) 国際出願日:

2003年12月18日(18.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2002-374111

特願2003-64695

2002年12月25日(25.12.2002) TP 2003年3月11日(11.03.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社 ユーテック (YOUTEC CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒270-0156 千葉県 流山市 西平井956番地の 1 Chiba (JP).

(71) 出願人 および

(72) 発明者: 阿部 孝之 (ABE,Takayuki) [JP/JP]; 〒930-8555 富山県 富山市 五福3190 富山大学水素同位体科学研 究センター内 Toyama (JP).

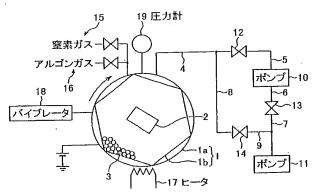
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡辺 国昭 (WATANABE,Kuniaki) [JP/JP]; 〒930-8555 富山県 富 山市 五福3190 富山大学水素同位体科学研究セン 夕一内 Toyama (JP). 本多 祐二 (HONDA, Yuuji) [JP/JP]; 〒270-0156 千葉県 流山市 西平井956番地の1 株式会 社ユーテック内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 柳瀬 睦肇,外(YANASE, Mutsuyasu et al.); 〒 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場1-20-10-203 進歩国 際特許事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: POLYGONAL BARREL SPATTERING DEVICE, POLYGONAL BARREL SPATTERING METHOD, COATED PAR-TICLE FORMED BY THE DEVICE AND METHOD, MICROCAPSULE, AND METHOD OF MANUFACTURING THE MI-CROCAPSULE

(54) 発明の名称: 多角バレルスパッタ装置、多角バレルスパッタ方法及びそれにより形成された被覆微粒子、マイ クロカプセル及びその製造方法



11...PUMP

19... PRESSURE GAUGE

18... VIBRATOI

16 .. Ar GAS

(57) Abstract: A polygonal barrel spattering device and a polygonal barrel spattering method for applying superfine particles smaller in particle size than particles or thin-film on the surfaces of the particles, coated particles formed by the device and method, a micro capsule, and a method of manufacturing the microcapsule. The polygonal barrel spattering method comprises the steps of storing the particles (3) in a vacuum container (1) with an inner part cross section of polygonal shape at a position generally parallel with a gravitational direction and performing spattering while agitating or rotating the particles (3) in the vacuum container (1) by rotating the vacuum container (1) about a rotating axis positioned generally in a direction vertical to the cross section. Thus the superfine particles smaller in particle size than the particles or the thin-film can be applied onto the surfaces of the particles (3).

(57) 要約: 本発明は、微粒子の表面に該微粒子より粒径の小さい超微粒子又は薄膜を被覆するための多角パレルス パッタ装置、多角パレルスパッタ方法及びそれにより形成された被覆微粒子、マイクロカプセル及びその製造方法 に関する。本発

[続葉有]